コヒーレント加算型ダイヤモンドテラヘルツ放射源の開発 電子工学科 米田研究室 長谷川和哉(9912101)

1 はじめに

これまで KrF レーザー (248.5nm)をダイヤモンドに照射しスイッチング動作をさせ、 TH z 光源を得るという研究が行われてきた。その電磁波は光の波長と電波の波長の中間に あり、これまで強い光源が得られない周波数帯の物理解明に大きな役割をはたしている。 THz 電磁波の電界はダイヤモンドの印加電界を超えることはできないため、印加電界を大 きくとることで高出力な THz 電磁波を取り出すことができる。ダイヤモンドは他の素子と 比べ 1 桁以上大きい 10⁶V / cm 程度の電界を印加することができ、本研究室では 1~2mJ、 300fs の KrF レーザーを用い、10mm² から 10nJ の集光エネルギーを得てきた。

一方で、コヒーレント加算により THz 波の高出力化を行うという方法が提案されてきた。 過去の研究によると、2本のビームをダイヤモンドの別々の領域に照射し、方向、位相(ピ コ秒単位)をあわせることで、その領域より放射された THz の別々の波はコヒーレント加 算され1つの波になるという結果が得られていた(図1.1参照)。2つの波が1つの波にな るということは、電界が2倍になれば、単純計算ではあるが出力は4倍になる。そこで本 研究では、6本のビームを別々の領域に照射し、さらなる THz 電磁波の高出力化を最終的 な目標としている。



図 1.1 TH z 電磁波のコヒーレント加算

2 全体概念

2.1 ダイヤモンド THz のコヒーレント加算

以前の研究において別々の領域から発生した THz 電磁波のコヒーレント加算が確認されてい る。(図 2.1、図 2.2 参照)これは、セグメント化 されたダイヤモンド光伝導素子の area1 と area2 を別々のレーザーで照射し、そこからの THz 波 が加算された結果である。また、このコヒーレン ト加算には二つのパルスの時間を数ピコ秒の単 位で制御しなければならないことが分かる。この 方法を参考にし、6 本のビームで同じようにコヒ ーレント加算が行われれば、さらに高出力な THz 電磁波が期待できる。

しかし、一本のビームで領域全体を照射した方 がパルスのタイミングを合わせる必要がなく、 コヒーレント加算を容易に行うことができるは ずである。この後で何故6本のビームで別々に照 射する方法を選択したのかを述べる。



図 2.1 セグメント化されたダイヤモンド

図 2.2 THz 波のコヒーレント加算

2.2 KrF レーザー増幅器

単ビームでセグメント化されたダイヤモンド 全体(3cm×3cm)を照射してスイッチング動作 させるには、今までの数100倍のエネルギーが必 要になる。しかし、KrFは2mJ/cm²と低い飽和 フルエンスのために、大口径のビーム径にしなけ ればならない。そのためには大規模な増幅システ ムが必要となってしまう。また、ダイヤモンドの 必要のない部分も照射することになり、単ビーム 照射は得策といえない。

2.3 エキシマー寿命

KrFのエキシマー寿命は約2nsと短い。フェム ト秒のパルスを一本だけ入れた場合には、そのパ ルスが通過した後も反転分布が形成されること になり、エネルギーが無駄となってしまう。しか し、時間的にパルスを連続に入れた場合には、一 つのパルスが放電管を通過した2ns後にまた反転 分布が形成され、その後通過するパルスを再び増 幅させることができる。このように効率良くエネ ルギーを引き抜くことができるということも、マ ルチビーム方式を選択した理由のひとつである。 本研究では、エキシマー寿命の2nsを考慮し、時 間間隔2nsのパルス列にして6本のビームを増幅 させる。



図 2.3 本研究の全体像

2.4 全体像

本研究の全体像を図 2.3 に示す。Ti: Sapphire レーザー(744nm)の第3高調波をKrFAmplifier で増幅させ、そのビームを6分割して 2ns のパル ス列にし、また別のKrFAmplifierで増幅させる。 その後時間遅れを元に戻すデコーダ光学系を組 み、ダイヤモンドに照射して THz 波のコヒーレ ント加算を行うという方針である。以降、この KrFをKrF 、本研究で用いるKrFをKrF と 区別する。

3 光学系

本研究には、ダイヤモンドに KrF レーザーを 別々の領域に照射し、それらの領域より放射され る THz 電磁波をコヒーレント加算する、という 最終的な目的がある。そのために、ビームを6本 にわけ、そのビームをそれぞれ増幅する必要があ る。もちろん、集光性を保持するためにビームパ ターンもきれいにし、また、1 パルス当たりのエ ネルギーも引き出さなければならない。図 3.1 に、 実験で使用された KrF レーザーシステム の概 図をのせる。OSC と AMP の 2 つの放電管から構 成されており、ビームを往復させて増幅させる。 一般に、入力パルスのビーム径が小さいと高い出 力を得ることができない。そのため、放電管内で はレーザーのビーム径を大きくしたほうが、高利 得を得ることができるため、このことを考慮に入 れる必要があった。

3.1 レーザーシステムの改造

細長い放電管を少しでもビームが通りやすく なるように放電管の出入り口を加工した。このこ とにより、放電管の端にビームが当たってしまう という事を防ぐことが可能となった。(図 3.2 参 照)

3.2 6面ミラー設計

50 のミラーを切り、ミラーとミラーをぴった りくっつけることで6本のビームの相対的な角度 を小さくした。このことで、ビームを放電管に通 しやすくなった。(図 3.3)



図 3.1 KrF 増幅システム



図 3.2 放電管窓改造後



図 3.3 6 面ミラー

3.3 ASE 対策

ASE を抑制するため、入力フルエンスによって 透過率の変化する可飽和吸収体をもちいて、ASE を抑制した。

3.4 光線追跡

OSC 放電管にビームを通すのは 3.1、3.2 によ り容易になったのだが、折り返し AMP 放電管を 通すのが困難であった。そこで、シミュレーショ ンによる光線追跡を行った。その結果を図 3.4 に 示す。OSC 放電管の出口で 6 本のビームがオー バーラップし、その後にまた AMP の出口でオー バーラップしている。そして、その後デコーダー 光学系を組むためにビームが離れていく。また、 大きい利得を得るために AMP 内ではビーム径が 大きくなるようにした。今現在は、実際にこの光 学系に沿って光学系を組んでいる。しかし、デコ ーダー光学系に関しては、空間的な理由から苦戦 しているところである。



図 3.4 シミュレーション結果

4 増幅

本研究で用いられた KrF は 10Hz までしか駆 動させることができないため、KrF を駆動させ ている信号(10Hz)を1/4に分周して用いた。



図 4.1 同期系

入力パルスが、KrF エキシマーが存在している 間に放電管内を通過しなければパルスの増幅は 起こり得ない。このために、OSC の ASE (自然 放出光)とパルスの通過とのタイミングを Delay 用 Pulse Generator を用いて合わせた。AMP と OSC の放電タイミングは、AMP のガス圧を変化 させることでずらした。AMP を抜けたところで の最終的なエネルギーは、5.5mJ / pulse、ASE は0.5mJ であった。パルス幅は pulse~500fs、ASE ~20ns のため、ASE は応用上問題とならないと 考えられる。

5 集光性能

ビームパターンをみるために、AMP からビー ムが出てきたところに f = 3322 のレンズを置き、 ビームの最小径の位置にカバーガラスをおきガ ラスの蛍光を観測した。結果、最小ビーム径は回 折限界の約4倍程度に抑えられていることが分か った。



図 5.1 観測したビーム径

6 まとめ

空間フィルターによる光学系を組み、5.5mJ/ pulse、ASE~0.5mJ という増幅結果、回折限界 の4倍程度の集光性能が得られた。今後は、実際 の使用に向けてビームパターンの改善が課題と なってくる。